

温度管理下での計測不可機器（11月13日～12月16日）

**精密測定機器**

	機 器 名 称		場 所	担 当
1	F01	三次元座標測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦
2	F02	高精度三次元座標測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦
3	F05	非接触外径測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦
4	F11	表面粗さ輪郭形状測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦
5	F12	非接触全自動測定システム	管理棟1階 精密測定室	⑦
6	F14	演算型ブロックゲージ検査装置	管理棟1階 精密測定室	⑦
7	F16	コンフォーカル顕微鏡	管理棟1階 精密測定室	⑦
8	F17	真円度測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦
9	F18	超精密レーザー測定システム	管理棟1階 精密測定室	⑦
10	F19	測定顕微鏡	管理棟1階 精密測定室	⑦
11	F20	全焦点3D表面形状測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦
12	F21	画像式座標測定機	管理棟1階 精密測定室	⑦

**<記載凡例および連絡先>**

**甲府技術支援センター**

**055-243-6111(代)**

**⑦:機械技術部**

**055-243-6131**